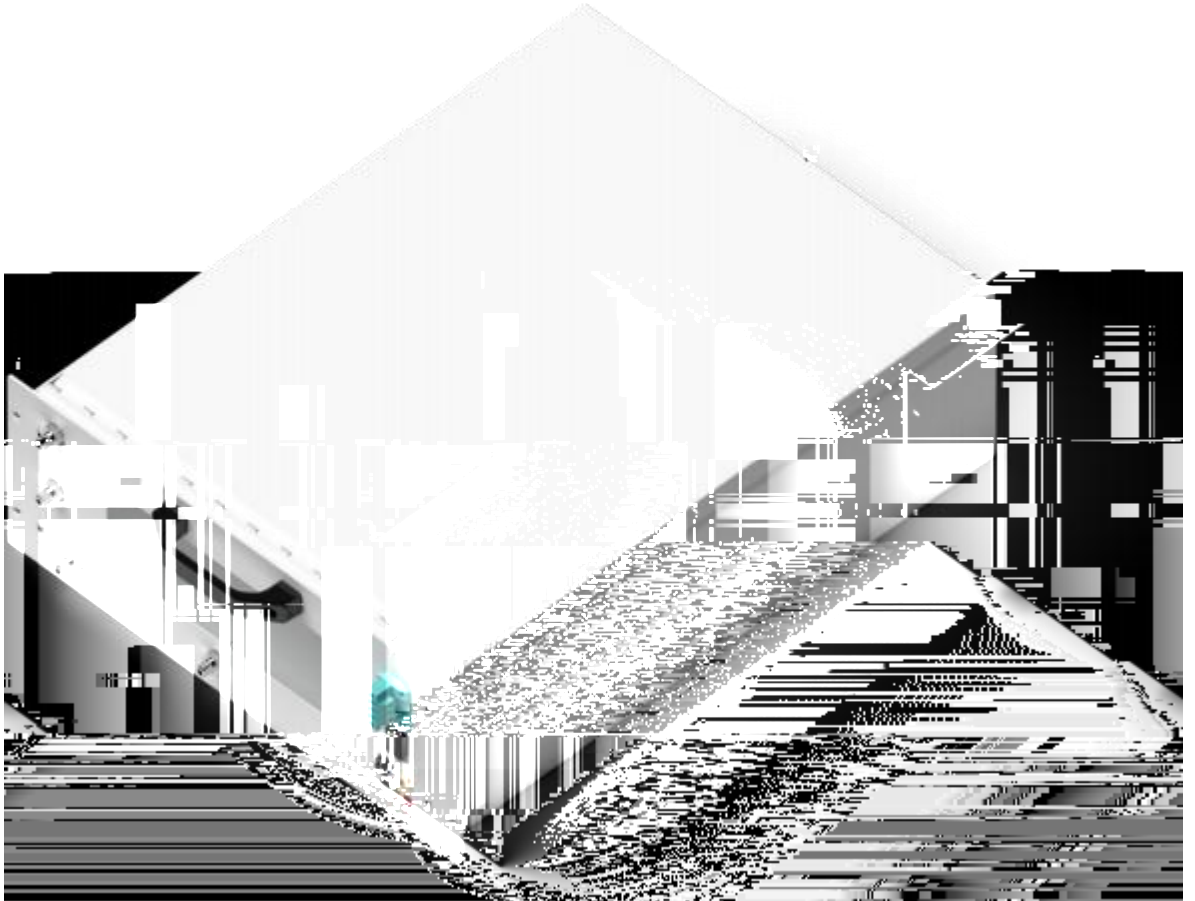


# DRY 2.1



Enapter的干燥机是一个变温/变压混合吸附系统，它包括两个装有高吸附性材料的滤筒。这台干燥机是免维护的。在操作期间，一个滤筒用于吸收来自电解槽氢气流中的水分，另一个滤筒被加热并再生。该机架式干燥机可以安装在标准的19英寸机柜中。



595 mm

<b>氢气流速</b>	高至2.5 Nm <sup>3</sup> /hr
<b>入注氢气最高容许杂质</b>	1,000 ppm 水分
<b>任意时间氢气输出纯度</b>	> 99.999% 摩尔分数
<b>平均露点和杂质</b>	<-70 °C, 符合ISO14687 (水<5 ppm 氧气<5 ppm)
<b>操作压力</b>	35 bar
<b>操作功耗</b>	200 W
<b>待机功耗</b>	10 W
<b>标准电源</b>	AC 200-240V, 50/60 Hz
<b>环境温度</b>	5 - 45°C
<b>模块尺寸</b>	宽*深*高= 482 mm × 595 mm × 176 mm (4U)
<b>重量</b>	23 kg
<b>维护</b>	免维护
<b>控制与监测</b>	由Enapter 能源管理系统全自动监控

